

Tab. 12 Pracoviště VaV s výdaji na VaV ve vybraných technologických oblastech podle druhu pracoviště

rok 2016

Sektor provádění VaV, druh pracoviště	Informační a komunikační technologie (ICT)			Biotechnologie			Nanotechnologie a nanomateriály		
	Počet	Struktura	Podíl*	Počet	Struktura	Podíl*	Počet	Struktura	Podíl*
Podnikatelský	517	88,1%	22,0%	122	63,2%	5,2%	55	52,4%	2,3%
Veřejné podniky	6	1,0%	14,6%	-	-	-	-	-	-
Soukromé podniky domácí	391	66,6%	22,9%	108	56,0%	6,3%	43	41,0%	2,5%
Soukromé podniky zahraniční	120	20,4%	19,9%	14	7,3%	2,3%	12	11,4%	2,0%
Vládní	9	1,5%	4,6%	24	12,4%	12,3%	15	14,3%	7,7%
Pracoviště AV ČR	4	0,7%	6,8%	19	9,8%	32,2%	11	10,5%	18,6%
Resortní výzkumná pracoviště	-	-	-	-	-	-	1	1,0%	2,8%
Knihovny, archivy, muzea	2	0,3%	3,3%	-	-	-	-	-	-
Zdravotnická zařízení	-	-	-	3	1,6%	18,8%	1	1,0%	6,3%
Ostatní	3	0,5%	12,5%	2	1,0%	8,3%	2	1,9%	8,3%
Vysokoškolský	54	9,2%	23,8%	42	21,8%	18,5%	35	33,3%	15,4%
Veřejné a státní vysoké školy	49	8,3%	25,4%	38	19,7%	19,7%	33	31,4%	17,1%
Fakultní nemocnice	1	0,2%	10,0%	4	2,1%	40,0%	2	1,9%	20,0%
Soukromé vysoké školy	4	0,7%	16,7%	-	-	-	-	-	-
Soukromý neziskový	7	1,2%	13,2%	5	2,6%	9,4%	-	-	-
ČR celkem	587	100,0%	20,7%	193	100,0%	6,8%	105	100,0%	3,7%

* Podíl na celkovém počtu pracovišť VaV daného druhu